

國立中興大學機械工程學系所114學年度第6次系務會議紀錄

一、時間：115年2月25日中午12時0分

二、地點：201會議室

三、出席人數：應到26人；實到23人

四、主席：簡瑞與主任

記錄：劉宜壯

五、主席報告：

人事：

1. 本系目前教師缺額一名，持續辦理新聘教師事宜。目前應徵人數1人。
2. 本系 115.08.01 新聘教師○○○目前外審中。
3. 本系於114學年度第2學期起新聘專任教師戴仲裕助理教授，115年2月1日完成報到。
4. 本系於114學年度第2學期起新聘專任教師胡石政教授，經簽准於115年8月1日報到
5. 李聯旺老師自115.02.01升等教授。
6. 莊俊融老師自115.02.01升等副教授。
7. 藍國瑞老師自115.02.01升等副教授。
8. 黃敏睿老師於115.02.01屆齡退休，改聘為兼任教師。

教學及研究

1. 本系 115 年度提出申請國科會大批專題研究計畫(一般、新進人員、優秀年輕學者)，合計 30 件。
2. 本系 115 年度提出申請國科會大專生專題研究計畫計 34 件。

招生及課程：

1. 115 學年碩士在職專班考試入學報名人數 66 名，正取 39 名，備取 20 名，榜單將由招生組於 115.03.04 公佈。
2. 115 學年度碩士甄試備取生遞補截止日期至 115.02.23 止。新生報到驗證時間為 115.4.22~23 日。

六、討論事項：如以下各提案

提案編號：1 **密** 密不錄由。

提案編號：2

提案單位：系辦公室

案由：成立本系下屆系主任「選薦委員會」案。

說明：1. 本屆系主任任期至本年七月底屆滿，依據本系系主任選薦及解聘辦法如如(附件三 P₅₋₆)第二條第一款之規定，於任期屆滿四個月前，召開系務會議，成立「選薦委員會」，負責處理繼任人選之選薦事宜。
2. 本屆系主任選薦委員會委員為黃宜正老師、蔡志成老師、邱顯俊老師、王國禎老師及吳嘉哲老師。

辦法：依據本系系主任選薦及解聘辦法，票選產生選薦委員會。

決議：依辦法票選結果由盧銘詮老師、吳嘉哲老師、王國禎老師、蔡志成老師、邱顯俊老師等五位擔任本系下一任系主任「選薦委員會」委員，可遞補委員順序為黃宜正老師、吳天堯老師。

提案編號：3 **密** 密不錄由。

提案編號：4

提案單位：課程委員會

案由：修訂本系「學生至外系修習必修課程審查辦法」討論案。

說明：1. 本系學生修習基礎選修課程加入於辦法如(附件六 P₁₂₋₁₃)。
2. 經 115.02.11 課程委員會通過。

辦法：經系務會議討論通過後實施。

決議：修訂本系「學生至外系修習必修課程審查辦法」如附，通過後實施。

提案編號：5

提案單位：課程委員會

案由：擬修訂本系「博士班研究生修業規章」討論案。

說明：1. 國立中興大學博士班章程如(附件七 P₁₄₋₁₆)，第九條「.. 逕修讀博士學位研究生至少須修滿三十學分(包括原在碩士班已修學分至多採認十二學分在內)」。

2. 本系「博士班研究生修業規章」，第二條「.. 逕行修讀博士學位研究生至少須修滿三十六學分(包括原在碩士班已修學分至多採認九學分在內)及至少二學期之專題討論。」，經 115.02.11 課程委員會通過同意系上採認學分數提高至十二學分。如(附件八 P₁₇)。

3. 考量近年學生就讀博士班意願偏低，爰提案將系上採認學分數提高至 12 學分。

辦法：經系務會議及院務會議通過後，報教務處備查。

決議：通過修訂本系「博士班研究生修業規章」如附，適用 115 學年度起入學新生，送院務會議通過後，報教務處備查。

提案編號：6

提案單位：學術委員會

案由：訂定「國立中興大學機械工程學系務發展基金實施及管理辦法」討論案。

說明：1. 訂定「國立中興大學機械工程學系務發展基金實施及管理辦法」討論案。如(附件九 P₁₈)。

2. 經 115.02.11 學術委員會通過。

辦法：經系務會議通過後依程序簽請校長核定後實施。

決議：通過「國立中興大學機械工程學系務發展基金實施及管理辦法」如附，依程序簽請校長核定後實施。

提案編號：7

提案單位：系辦公室

案由：擬設置「國立中興大學工學院先進半導體潔淨技術與製程設備研發中心」案，請討論。

說明：

一、本院為促進國家經濟發展與半導體技術居於全球領先地位，擬設立「先進半導體潔淨技術與製程設備研發中心」，以橫向整合本校相

關學者專家及學術資源，促進本校國內外學術及產學合作計畫，同時透過與政府單位及產業界垂直雙向交流，推廣潔淨科技之應用，以及製程設備之研發。

- 二、檢附「國立中興大學工學院先進半導體潔淨技術與製程設備研發中心設置辦法（草案）」如(附件十 P₁₉)，「國立中興大學工學院先進半導體潔淨技術與製程設備研發中心設置計畫書（草案）」如(附件十一 P₂₀₋₂₃)，以及參考資料如(附件十二 P₂₄)。

辦法：系務會議通過後提院務會議討論。

決議：同意設置「國立中興大學工學院先進半導體潔淨技術與製程設備研發中心」，提送院務會議及研究發展會議通過後實施。

七、臨時動議：無。

八、散會：下午12時40分。